

Cleanfit P CPA472



利点:

- コンパクト設計
- プロセスを中断することなくセンサの洗浄および校正が可能。センサの長寿命化
- ストップボルトおよびOリングシールによりプロセスを完全に分離
- 材質および取付けを選択できるためさまざまなプロセス要件に対応

仕様一覧

- プロセス温度 最大 60 または 80°C
- プロセス圧力 最大 400 または 600 kPa (58psi または 140°F)

詳細情報と現在の価格は以下をご覧ください:

www.jp.endress.com/CPA472

アプリケーション: コンパクトなクリーンフィット CPA472はスペースが限られたタンクや配管への設置に対応します。そのシーリング設計によりプロセスを完全に分離できるため、プロセスを中断することなくセンサを交換できます。オプションの電気または空気制御システムによりセンサを自動的に洗浄および校正することが可能で、センサの動作寿命を延長することができます。

機能と仕様

DO

測定原理

隔膜式溶存酸素測定

アプリケーション

水, 廃水, プロセス

特性

- リトラクタブルホルダ - 開閉タンク, 配管 (最小 80A)

DO

構造

- 手動式または空圧式, CPC30 / 300 で完全自動化可能
- G1/4"またはNPT1/4" 接続付き洗浄チェンバ内蔵

材質

ホルダ : PP, PEEK, PVDF シール材 : 他の材質選択可能

外形寸法

浸漬長 : 66 - 215mm

プロセス温度

最大 60 または 80°C

プロセス圧力

最大 400 または 600 kPa
(58psi または 140°F)

接続

ネジ G1,25"外; ネジ NPT1"外; フランジ DN50/ASME2", ミルクカップ
リング DN50.

ORP

測定原理

ORPセンサ

アプリケーション

水, 廃水, プロセス

取付

リトラクタブルホルダ

特性

開閉タンク, 配管 (最小 80A)

構造

- 手動式または空圧式, CPC30/300で完全自動化可能
- G1/4"またはNPT1/4" 接続付き洗浄チェンバ内蔵

ORP

材質

ホルダ: PP, PEEK, PVDF

シール材: 他の材質選択可能

外形寸法

浸漬長: 66 - 215mm

プロセス温度

最大 60 または 80°C

プロセス圧力

最大 400 または 600 kPa

(58psi または 140°F)

接続ネジ G1,25"外; ネジ NPT1"外; フランジ DN50/ASME2", ミルクカップ
リング DN50.

pH

測定原理

電位差測定

アプリケーション

水, 廃水, プロセス

取付

リトラクタブルホルダ

特性

開閉タンク, 配管 (最小 80A)

構造

- 手動式または空圧式, CPC30/300で完全自動化可能

- G1/4"またはNPT1/4" 接続付き洗浄チェンバ内蔵

材質

ホルダ: PP, PEEK, PVDF

シール材: 他の材質選択可能

pH

外形寸法

浸漬長: 66 - 215mm

プロセス温度

最大 60 または 80°C

プロセス圧力最大 400 または 600 kPa
(58psi or 140°F)**接続**ネジ G1, 25" 外; ネジ NPT1 "外; フランジ DN50/ASME2", ミルクカップ
リング DN50.詳細情報 www.jp.endress.com/CPA472